06,13

Терагерцевая-инфракрасная электродинамика пленок цирконата-титаната свинца на платиновом подслое

© Г.А. Командин¹, О.Е. Породинков¹, И.Е. Спектор¹, А.А. Волков¹, К.А. Воротилов², Д.С. Серегин², А.С. Сигов²

¹ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия ² Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия

E-mail: oporodinkov@ran.gpi.ru

(Поступила в Редакцию 29 декабря 2014 г.)

В диапазоне частот 10–6000 сm⁻¹ измерены спектры пропускания-отражения двухслойной структуры, сформированной на подложке из монокристаллического кремния с переходными слоями (TiO₂–SiO₂) и состоящей из тонкой сегнетоэлектрической пленки PbZr_{0.52}Ti_{0.48}O₃ и слоя поликристаллической платины. Методом дисперсионного анализа смоделированы частотные зависимости действительной $\varepsilon'(\nu)$ и мнимой $\varepsilon''(\nu)$ частей диэлектрической проницаемости и определены параметры решеточных возбуждений в пленке цирконата-титаната свинца. Показано, что решающее влияние на формирование диэлектрического отклика во всем исследованном диапазоне частот оказывает низкочастотная терагерцевая динамика.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, уникальный идентификатор проекта RFMEFI58614X0008 (соглашение № 14.586.21.0008) и РФФИ (грант № 12-02-00203а).

1. Введение

Сегнетоэлектрические тонкие пленки активно изучаются более четверти века, как важные физические объекты, обладающие большим потенциалом применения в качестве нелинейной среды для создания нового поколения устройств приема, обработки и хранения информации [1,2]. Наиболее яркие достижения последних лет в области сегнетоэлектрических тонких пленок связаны с созданием наноразмерных эпитаксиальных структур [3]. Однако такие структуры являются пока модельными объектами, поскольку их синтез требует сложного процесса подбора пары пленка—подложка и обеспечивает формирование образцов лишь малого размера.

Магистральным направлением остается интеграция сегнетоэлектриков в полупроводниковые технологии [2,4]. Это предполагает использование в качестве подложек стандартных пластин монокристаллического кремния (современное микроэлектронное производство использует пластины диаметром 200–450 mm). Для формирования сегнетоэлектрика на такой пластине используют многослойную гетероструктуру, каждый слой которой выполняет определенные функции. Обычно это изолирующий слой (оксид кремния или силикатное стекло), барьерный и адгезионный слои (оксид титана, оксид иридия) и нижний проводящий электрод (платина, иридий), на котором формируется сегнетоэлектрический слой, наследующий поликристаллическую структуру металла.

Одним из наиболее востребованных сегнетоэлектрических материалов является релаксорный твердый раствор цирконат-титанат свинца $PbZr_{1-x}Ti_xO_3$ (PZT), обладающий высокой величиной спонтанной поляризации и относительно низкой температурой образования перовскитной фазы. Возможность получения пленок из этого материала золь-гель методом делает их привлекательными с точки зрения технологичности и стоимости оборудования. Известно много работ, в которых электродинамические характеристики системы PZT исследовались в широком частотном диапазоне при разных температурах и концентрациях x. Объектами исследований были объемные керамические образцы [5–9] и тонкопленочные образцы на диэлектрических подложках [10–12]. Основное внимание уделялось изучению колебательного спектра (в том числе динамике мягкой моды) и размытых структурных фазовых переходов.

Электродинамика структуры пленки РZT на металлической подложке в инфракрасном (IR) диапазоне впервые исследовалась Берриманом [13]. Он обнаружил в области частот продольных оптических мод резкие интенсивные полосы поглощения излучения, падающего под углом к нормали в *р*-поляризации, и приписал это поглощение LO-фононам. Позже полупроводниковые и диэлектрические пленки на металлическом слое исследовались в [14-16]. Авторы двух последних работ с интерпретацией Берримана не согласились и показали, что поглощение вблизи частот LO-колебаний обусловлено поверхностными поляритонами на границе раздела металл-диэлектрик. Во всех отмеченных работах анализ электродинамического отклика структуры пленка-металл проводился для частот выше 100 cm⁻¹. Вместе с тем для релаксорных сегнетоэлектриков в общем случае и для системы РZT, в частности особенно важным в формировании диэлектрических свойств является более низкочастотный (ниже $100 \,\mathrm{cm}^{-1}$), терагерцевый (THz) участок спектра.

Цель настоящей работы — исследовать THz–IRэлектродинамику практически значимой гетероструктуры на подложке из монокристаллического кремния с переходными слоями (TiO₂–SiO₂) с нанесенной на платиновый слой пленкой PZT состава PbZr_{0.52}Ti_{0.48}O₃ (PZT52/48), имеющей максимальную статическую диэлектрическую проницаемость в семействе твердых растворов PbZr_{1-x}Ti_xO₃ [17].

2. Приготовление образцов

В качестве подложки для нанесения пленок PZT в настоящей работе использована многослойная структура Pt (150 nm)-TiO₂ (10 nm)-SiO₂ (300 nm), сформированная на стандартной пластине монокристаллического кремния толщиной 0.5 mm. Изолирующий слой SiO₂ формировался методом химического осаждения из газовой фазы, адгезионный слой TiO₂ получался путем термического окисления предварительно напыленного Ті, слой Рt осаждался методом магнетронного распыления. Для приготовления пленкообразующего раствора использованы моносольват изопропилата циркония Zr[O(CH₃)₂CH]₄(CH₃)₂CHOH, тетраизопропоксид титана Ti[O(CH₃)₂CH]₄ и обезвоженный ацетат свинца Рb(CH₃COO)₂, полученный методом твердофазного синтеза [18]. Пленкообразующий раствор наносился на платиновый слой структуры методом центрифугирования со скоростью вращения ~ 2700 rpm. Термообработка синтезированных пленок проводилась в несколько этапов. После нанесения каждого слоя пленка высушивалась в инфракрасной печи (~ 150°C), а затем подвергалась пиролизу при температуре 400°С в течение 10 min. После нанесения каждых пяти слоев проводилась кристаллизация пленки при $T = 650^{\circ}$ С в течение 15 min. Толщина пленки и ее показатель преломления *n* измерялись с помощью спектрального эллипсометра SE-850 после каждого этапа кристаллизации. Цикл повторялся до достижения толщины пленки не менее 1000 nm. Для диэлектрических измерений была сформирована структура с пленкой РZT толщиной 1165 nm (n = 2.53). Пленка такой толщины, с одной стороны, является тонкой, поскольку ее толщина много меньше длины волны зондирующего излучения, а с другой — она достаточно толстая, чтобы минимизировать влияние деполяризующих эффектов на спектр поперечных оптических возбуждений. Так называемая толщина Берримана, при которой сказываются эти эффекты, по оценкам [15] составляет около 50 nm.

3. Методика спектральных измерений и дисперсионного моделирования

Для диэлектрических измерений были применены две взаимодополняющие спектрометрические методики. Измерялись спектры отражения гетероструктуры со стороны пленки РZT на инфракрасном Фурье-спектрометре Вruker IFS-113v в диапазоне $30-6000 \text{ cm}^{-1}$ и на монохроматическом терагерцевом ЛОВ-спектрометре в области $10-40 \text{ cm}^{-1}$ для калибровки низкочастотного участка спектра (ЛОВ — лампа обратной волны) [19,20]. Поскольку слой Рt полностью отражает излучение, в диэлектрической пленке одновременно реализовались условия прохождения излучения в геометриях и пропускания, и отражения. В измерительных схемах и на Фурье-, и на ЛОВ-спектрометре угол падения излучения на образец был близок к нормальному [19]. На обоих спектрометрах сигнал от образца сравнивался с опорным от золотого зеркала.

1139

Дисперсионный анализ экспериментальных спектров проводился с использованием формул Френеля для пропускания-отражения двухслойной среды и аддитивной модели гармонических осцилляторов с тремя подгоночными параметрами (v_j — собственная частота, $\Delta \varepsilon_j$ — диэлектрический вклад, γ_j — константа затухания *j*-го гармонического осциллятора)

$$\varepsilon^*(\nu) = \varepsilon_{\infty} + \sum_{j=1}^n \frac{\Delta \varepsilon_j \nu_j^2}{\nu_j^2 - \nu^2 + i\nu\gamma_j},\tag{1}$$

где ε_{∞} — действительная часть высокочастотного вклада в диэлектрическую проницаемость.

Для описания асимметричных контуров в спектрах использована модель взаимодействующих осцилляторов, в которой за искажение их формы отвечает мнимая часть δ комплексной константы связи $\alpha + i\delta$:

$$\varepsilon^*(\nu) = \frac{\Delta\varepsilon_1(\nu_2^2 - \nu^2 + i\nu\gamma_2) + \Delta\varepsilon_2(\nu_1^2 - \nu^2 + i\nu\gamma_1) - 2\sqrt{\Delta\varepsilon_1\Delta\varepsilon_2}(\alpha + i\nu\delta)}{(\nu_1^2 - \nu^2 + i\nu\gamma_1)(\nu_2^2 - \nu^2 + i\nu\gamma_2) - (\alpha + i\nu\delta)^2}$$
(2)

Экспериментальные результаты и обсуждение

На рис. 1 для структуры PZT52/48—Рt представлены экспериментальный спектр пропускания-отражения (точки) и расчетные спектры (линии 2–4), полученные при нескольких допущениях, справедливых в ограниченных областях спектра.

На высоких частотах соотношение оптической толщины пленки РZT, уровня поглощения в ней и длины волны зондирующего излучения формирует условие для интерференции. Линией 2 показан модельный (без учета высокочастотных потерь) спектр этой интерференции, по периоду которой были определены $\varepsilon_{\infty} \sim 6.5$ и величина $n \sim 2.55$, соответствующая в пределах погрешности эксперимента данным эллипсометрии при измерении толщины пленки РZT. Видно, что первый интерференционный минимум расположен в районе 850 сm⁻¹. Следовательно, интерференция не оказывает влияния на колебательный спектр пленки, расположенный ниже по частоте.



Рис. 1. Спектры пропускания-отражения тонкой пленки PZT52/48 на платиновом слое. Мелкие точки — данные инфракрасной Фурье-спектроскопии, крупные точки — данные ЛОВ-спектроскопии. *1* — расчетный спектр отражения Pt, *2* — расчетный спектр интерференции в пленке без учета высокочастотного поглощения, *3* — расчетный спектр с учетом вклада только THz-полосы, *4* — полный расчетный спектр пропускания-отражения.

Линией 1 показан спектр отражения слоя Pt, рассчитанный по модели проводимости Друде в низкочастотном приближении Хагена-Рубенса. В ТНz-области ниже $100 \,\mathrm{cm}^{-1}$ наблюдается размытая полоса дисперсии, снижающая величину пропускания-отражения структуры до ~0.97 (вставка на рис. 1). Модельный спектр с учетом только этой полосы, описанной в гармоническом приближении двумя осцилляторами (с частотами 43 и $85 \,\mathrm{cm}^{-1}$), показан линией 3. Подбор параметров при моделировании был проведен так, чтобы не выйти за предел экспериментального спектра в области первого интерференционного минимума на частоте $850 \,\mathrm{cm}^{-1}$. Как видно, присутствие в спектре THz-полосы проявляется в широком частотном диапазоне. С учетом ее вклада была выполнена подгонка остальных полос в спектре. Окончательный расчетный спектр, адекватно описывающий экспериментальный вплоть до 1000 cm⁻¹, показан линией 4. Дисперсионные параметры этого моделирования приведены в таблице.

На рис. 1 над спектром треугольниками отмечены положения собственных частот модельных осцилляторов, ширина которых γ на полувысоте показана отрезками. Осцилляторы группируются на четырех спектральных участках. Полагаем, что, как в спектрах кубических перовскитов, наша THz-полоса ниже 100 сm⁻¹

соответствует мягкой моде и обусловлена динамикой ионов свинца. В диапазоне 100-500 ст⁻¹ проявляются колебания ионов Zr и Ti относительно кислородных октаэдров. В области 500-600 cm⁻¹ полосы поглощения определены изгибными движениями кислородных октаэдров. На частоте 760 cm⁻¹ наблюдается дополнительная полоса с достаточно высокой силой осциллятора. На участке 1000-1500 ст прасчетный спектр заметно расходится с экспериментальным. Это обусловлено, возможно, допущением о независимости затухания модельных осцилляторов от частоты. В работе [21] расчеты функции $\gamma(v)$, проведенные для двухатомных щелочно-галоидных кристаллов, показали ее сильную немонотонность, сопровождающуюся резким спадом на частотах выше LO-резонансов. Вместе с тем влияние этого различия в спектрах в указанной области частот на диэлектрический отклик пленки незначительно. Из таблицы следует, что основной вклад (примерно 93%) в диэлектрическую проницаемость сформирован в THz диапазоне (осцилляторы *E*(TO) и *E*(TO1) с соответствующими резонансными частотами 43 и 85 cm⁻¹), а с учетом осциллятора E(TO2) на частоте 207 сm⁻¹ этот вклад составляет 98%.

На рис. 2 представлены спектры действительной $\varepsilon'(v)$ и мнимой $\varepsilon''(v)$ частей диэлектрической проницаемо-

Керамика РZТ [9]				Пленка РZT/MgO [12]			Пленка PZT/Pt		
Мода [9]	ν, cm^{-1}	γ , cm ⁻¹	$\Delta \epsilon$	ν , cm ⁻¹	γ , cm ⁻¹	Δε	ν , cm ⁻¹	γ , cm ⁻¹	$\Delta \varepsilon$
$E(TO)$ $E(TO1)$ $A_1(TO)$	30.1 69.5 134.6	66.0 50.5 45.6	360 19 3	23 60	68 52	300 81	43 85	35 50	420 45
E(TO2) E(TO2') $E(TO - E_{T})$	203.3 228.0 285.0	42.0 29.4 52.7	16 0.5	203	57	20	207 244	50 80	24.5 5
$E(10-F_{2u})$ $A_1(TO2)$ $A_1(TO2')$	283.0 337.5 370.0	43.4 37.8	0.3 0.05	312	70	1.2	331	63	1.8
$E(\text{TO3}) \\ A_1(\text{TO3}) \\ \Sigma$	518.0 586.3	78.4 51.2	1.6 0.1	522 586	66 62	0.8 0.2	529 600 760	86 70 110	2.5 0.8 0.11

Дисперсионные параметры дипольных возбуждений РZT52/48, полученные в настоящей работе, в сравнении с данными литературных источников ($\varepsilon_{\infty} \sim 6.5$; Σ — суммарные многофононные процессы)

Примечание. Жирным шрифтом выделены параметры терагерцевой полосы.



Рис. 2. Расчетные спектры комплексной диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(v)$ и $\varepsilon''(v)$ пленки РZT52/48 на слое Рt. *I* — расчетный спектр по параметрам THz-полосы, *2* — расчетные спектры IR-полос поглощения в пленке без учета вклада THz-полосы (пунктирная линия — экстраполяция этого расчета в THz-область), *3* — полный расчетный спектр диэлектрического отклика пленки РZT.

сти. Как было отмечено выше, в спектрах доминирует THz-полоса, модельно представленная гармоническими осцилляторами E(TO), E(TO1) (штрихпунктирная линия 1). Полный спектр диэлектрического отклика, полученный по THz-IR-экспериментальным данным, показан сплошной линией 3. Даже с учетом погрешности в определении диэлектрической проницаемости в THz-области вклад THz-полосы существенно больше суммарного вклада, рассчитанного без ее учета (линия 2). Следует отметить, что в этом случае низкочастотная диэлектрическая проницаемость в THz-области соответствует полученной для аморфной пленки PZT на подложке α -Al₂O₃ в [12].

В таблице для сравнения приведены также результаты исследований керамических [9] и тонкопленочных образцов РZT52/48 на подложке MgO [12]. В работе [9] выполнен наиболее полный анализ колебательного спектра керамики РZТ. Авторы рассчитали все возможные типы колебаний с указанием их симметрии. В таблице приведены параметры только поперечных оптических колебаний с отличным от нуля диэлектрическим вкладом. Низкочастотная F_{1и}-мода кубического перовскита в низкосимметричной фазе расщеплена на моды Е и А1-типа. В тонких пленках нами зарегистрированы низкодобротные возбуждения E(TO), E(TO1), определяющие релаксационную полосу ниже 100 cm⁻¹. Моды симметрии А1 не удалось выявить не только в наших экспериментах, но и в предшествующих работах по тонким пленкам. Вторая мода F_{1u} распадается на четыре колебания Е- и А₁-типов. Интенсивным является колебание E(TO2). Также нам удалось выделить вклад колебания симметрии A_1 на частоте 330 сm⁻¹. В районе 240 сm⁻¹ в образце на платинированной подложке проявилась мода типа E(TO2'), которую не удавалось зарегистрировать ранее в пленках на диэлектрических подложках. Высокочастотный участок содержит два высокодобротных колебания E(TO3) и $A_1(TO3)$ и колебание, резонансная частота которого выше частоты границы колебательного спектра первого порядка. Можно допустить, что его происхождение определено суммарными многофононными процессами поглощения [22]. Наблюдаемый сдвиг собственных частот колебаний пленки на платинированной подложке в высокочастотную область по сравнению с наблюдаемыми для пленки на подложке MgO, на наш взгляд, нетривиален и требует дополнительного анализа.

5. Заключение

Впервые получены данные по дисперсии диэлектрической проницаемости тонких пленок РZT, осажденных на платинированную подложку из монокристаллического кремния с переходными слоями. Экспериментально установлено наличие на THz-участке спектра ниже 100 cm⁻¹ мощной полосы диэлектрических потерь. В рамках гармонической модели дисперсии определены ее параметры и полностью описан спектр дипольных колебаний тонкой пленки РZT на металлическом слое. Обнаружено высокочастотное смещение спектра решеточных колебаний пленки на платинированной подложке по сравнению с таковым для пленки на диэлектрической подложке. Установлено, что 93% вклада в статическую диэлектрическую проницаемость пленки PZT на слое Рt формируется двумя низкочастотными модами, как и в случае пленки на подложке MgO. Показано, что экспериментальные спектры пропускания-отражения в высокочастотной области чувствительны к проявлениям ангармонизма, обусловленным частотной зависимостью коэффициента затухания соответствующих дипольных колебаний.

Список литературы

- Physics of ferroelectrics. A modern perspective / Eds K.M. Rabe, Ch.H. Ahn, J.-M. Triscone. Ser. Topics in Appl. Phys. Springer (2007). V. 105. 388 p.
- [2] К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов. Интегрированные сегнетоэлектрические устройства / Под ред. А.С. Сигова. Энергоатомиздат, М. (2011). 175 с.
- [3] V.M. Mukhortov, Y.U.I. Golovko, P.A. Zelenchuk, Y.U.I. Yuzyuk. Integr. Ferroelectrics **107**, *1*, 83 (2009).
- [4] К.А. Воротилов, А.С. Сигов. ФТТ 54, 5, 843 (2012).
- [5] G. Burns, B.A. Scott. Phys. Rev. Lett. 25, 167 (1970).
- [6] L. Sun, Y.-F. Chen, L. He, C.-Z. Ge, D.-S. Ding, T. Yu, M.-S. Zhang, N.-B. Ming. Phys. Rev. B 55, 12 218 (1997).
- [7] A.G. Souza Filho, K.C.V. Lima, A.P. Ayala, I. Guedes, P.T.C. Freire, F.E.A. Melo, J. Mendes Filho, E.B. Araújo, J.A. Eiras. Phys. Rev., B 66, 132 107 (2002).
- [8] V. Sivasubramanian, V.R.K. Murthy, B. Viswanathan, M. Sieskind, J. Phys.: Cond. Matter 8, 2447 (1996).
- [9] E. Buixaderas, D. Nuzhnyy, J. Petzelt, L. Jin, D. Damjanovic. Phys. Rev. B 84, 184 302, (2011).
- [10] I. Fedorov, J. Petzelt, V. Zelezny, G.A. Komandin, A.A. Volkov, K. Brooks, Y. Huang, N. Setter. J. Phys.: Cond. Matter 7, 4313 (1995).
- [11] V. Zelezny, I. Fedorov, J. Petzelt. Czech. J. Phys. 48, 537 (1998).

- [12] Г.А. Командин, О.Е. Породинков, Л.Д. Исхакова, И.Е. Спектор, А.А. Волков, К.А. Воротилов, Д.С. Серегин, А.С. Сигов. ФТТ 56, 11, 2135 (2014).
- [13] D.W. Berreman. Phys. Rev. 130, 6, 2193 (1963).
- [14] B. Habrecke, B. Heinz, P. Grosse. Apll. Phys. A 38, 263 (1985).
- [15] G.N Zhizhin, M.A. Moskalova, E.V. Shomina, V.A. Yakovlev. In: Modern problems in condensed matter physics. Surfaces polaritons / Eds V.M. Agranovich, D.L. Mills. North Holland Publ. Company, Amsterdam–N.Y.–Oxford (1982). P. 93– 144.
- [16] Е.А. Виноградов, И.А. Дорофеев. Термостимулированные электромагнитные поля твердых тел. Физматлит, М. (2010), 483 с.
- [17] U. Böttger, G. Arlt. Ferroelectrics 127, 95, (1992).
- [18] Н.М. Котова, Ю.В. Подгорный, Д.С. Серегин, К.А. Воротилов, А.С. Сигов. Нано- и микросистемная техника. 10, 11 (2010).
- [19] G.V. Kozlov, A.A. Volkov. Topics Appl. Phys. 74, 51 (1998).
- [20] A.A. Volkov, Yu.G. Goncharov, G.V. Kozlov, S.P. Lebedev, A.M. Prokhorov. Infrared Phys. 25, 369 (1985).
- [21] H. Bilz, L. Genzel, H. Happ. Z. Phys. 160, 535 (1960).
- [22] E. Burstein, F.A. Johnson, R. Loudon. Phys. Rev. 139, 4A, A1239 (1965).